(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年9月23日(23.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/081490 A1

G01B 7/30, G01D 5/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/002593

(22) 国際出願日:

2004年3月3日(03.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-064882

2003年3月11日(11.03.2003) JP (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大 字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

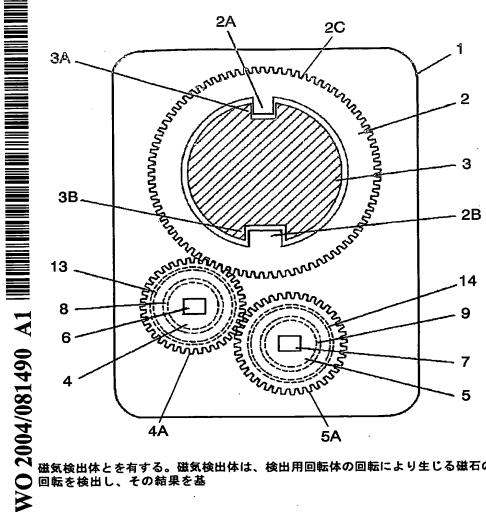
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 牛原 正晴 (USHI-HARA, Masaharu). 御池 幸司 (OIKE, Koji).

(74) 代理人: 岩橋 文雄, 外(IWAHASHI, Fumio et al.); 〒 5718501 大阪府門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内 Osaka (JP).

/続葉有/

(54) Title: ROTATION ANGLE-DETECTING DEVICE

(54) 発明の名称: 回転角度検出装置



(57) Abstract: A rotation angle-detecting device has two rotating bodies for detection rotating following a main rotating body, and has magnets installed at the two and magnetism-detecting bodies. The magnetism-detecting bodies detect the rotation of the rotating bodies for detection based on the variation of lines of magnetic force which variation is caused by the rotation of the rotating bodies for detection. Based on the detection result, the rotation angle-detecting device detects a rotation angle of the main rotating body. Further, ring-like ferromagnetic bodies are arranged around the magnets installed at the rotating bodies for detection or around the magnetism-detecting The structure above bodies. enables magnetic detection to be performed without disturbing the magnetic field of each magnet, so that, even when the device is downsized, high accuracy is maintained.

(57) 要約: 回転角度検出装置 は、主回転体に従動して回転 する2つの検出用回転体を有 し、それぞれに設けた磁石と

磁気検出体とを有する。磁気検出体は、検出用回転体の回転により生じる磁石の磁力線の変化から検出用回転体の 回転を検出し、その結果を基

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,

SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明細書

回転角度検出装置

技術分野

5 本発明は自動車の車体制御システムなどに用いられるハンドルの 回転角度検出装置に関する。

背景技術

自動車のハンドルのように1回転以上に有限で回転する主回転体 10 の回転角度を検出する検出装置は、例えば特表平11-50082 8号公報に開示されている。この検出装置は、主回転体に嵌合され た第1歯車と共動する少なくとも2つの第2、第3回転体を有する。 第2、第3回転体はそれぞれ第2、第3歯車を有する。そしてセン サが第2、第3回転体の角度位置を求め、その位相差から主回転体 15 の回転角度を検出する。

しかしながら、このような従来の回転角度検出装置においては、 第1歯車がステアリング軸に通されているため、外形が大きくその 軸受け部の径も大きくなるため第1歯車は歪みやすくなる。そのた めに両者の嵌合遊びを大きくとる必要がある。また第1歯車と第2、 第3歯車との噛み合いは遊びを大きく設定しておく必要がある。こ のため、第2、第3歯車間の遊びは相対的に大きくなり、絶対角度 を求めるにあたって2つのセンサ部に測定誤差が発生する。

また、装置を小型化する際には、第2、第3歯車に設けた磁石が 相互に影響し合って互いの磁力線を歪めるため回転角度の測定精度 25 が低下する。

発明の関示

20

本発明の回転角度検出装置は、第1、2検出用回転体と第1、2 磁石と第1、2磁気検出体と第1、第2磁石と第1、第2磁気検出 30 体とのいずれかの周囲を囲む強磁性体と、演算部とを有する。第1

検出用回転体は主回転体に接続され主回転体より高速に回転する。 第1磁石は第1検出用回転体の中央部に設けられている。第1磁気 検出体は第1磁石の対面に隣接して配置されている。第2検出用回 転体は、第1検出用回転体に接続され、第1検出用回転体とは異な る回転速度で回転する。第2磁石は第2検出用回転体の中央部に設 けられている。第2磁気検出体は第2磁石の対面に隣接して配置さ れている。

図面の簡単な説明

10 図1は本発明の実施の形態における回転角度検出装置の構成図である。

図2は図1の装置における回転角度検出部の側断面図である。

図3は図1の装置における検出用回転体と磁気検出体との周辺の構成図である。

15 図4は図1の装置における磁石と強磁性体との位置関係を示す斜 視図である。

図5A~図5Cは図1の装置における磁石と異方性磁気抵抗素子(AMR素子)との位置関係を示す平面図である。

図 6 は図 1 の装置において検出用回転体の回転により AMR 素子 20 から得られる s i n 2 θ 信号、c o s 2 θ 信号を示すグラフである。

図 7 は図 6 から得られる t a n 2 θ 信号を示すグラフである。

図8は図7から得られる20を示すグラフである。

図 9 は図 8 から得られる θ を示すグラフである。

図10は図1の装置において主回転体の回転角度と第1検出用回 25 転体から得られる回転角度信号との関係を示すグラフである。

図11は図1の装置において主回転体の回転角度と第1検出用回転体および第2検出用回転体から得られる回転角度信号との関係を示すグラフである。

図12は図11より求められる、第1検出用回転体と第2検出用30 回転体との位相差を表わすグラフである。

図13は互いに磁力線の影響を及ぼした場合の、第1検出用回転体と第2検出用回転体から得られる回転角度信号を示すグラフである。

図14は図13より求められる、第1検出用回転体と第2検出用 5 回転体との位相差を表わすグラフである。

図15は本発明の実施の形態における他の回転角度検出装置の側断面図である。

図16は本発明の実施の形態におけるさらに他の回転角度検出装置の側断面図である。

10 図17は本発明の実施の形態における他の強磁性体を示す図である。

図18は本発明の実施の形態におけるさらに他の強磁性体を示す図である。

図19は本発明の実施の形態におけるさらに他の強磁性体を示す15 図である。

発明を実施するための最良の形態

図1は本発明の実施の形態における回転角度検出装置の構成図で ある。図2は回転角度検出部の側断面図である。主回転体2の外周 部にはギヤ部2 Cが形成されている。また、主回転体2の中央部に 20 はステアリングシャフト3が貫通している。主回転体2の突起2A、 2 B はステアリングシャフト3の溝部3A、3 B に噛み合っている。 第1検出用回転体(以下、回転体) 4は軸受け部8のまわりに回動 するように取り付けられ、その外周部には、主回転体2のギヤ部2 Cと噛み合っているギヤ部4Aを有している。そして回転体4は主 25 回転体2よりも外形が小さい。すなわち、回転体4は主回転体2よ り高速で回転する。第2検出用回転体(以下、回転体)5も同様に 軸受け部9のまわりに回動するように取り付けられ、その外周部に は回転体4のギヤと噛み合っているギヤ部5Aを有している。その 外形は回転体4のそれよりもわずかに大きいので、回転体5は回転 30

体4とは異なる回転速度で回転する。

回転体 4 と回転体 5 とはそれぞれ回転軸心上に磁石 6 , 7 を有している。磁気検出体である第 1 異方性磁気抵抗素子 (AMR素子) 1 0 と第 2 AMR素子 1 1 とは回路基板 (以下、基板) 1 2 上に設けられている。AMR素子 1 0 、 1 1 はそれぞれ、その中心軸と磁石 6 , 7 の回転軸心とが一致するように磁石 6 、7 に対面して設けられている。また、磁石 6 , 7 と AMR素子 1 0 , 1 1 とはそれぞれ互いの間隔が 0 . 5 ~ 3 mm程度に隣接して設けられている。回転体 4 と回転体 5 とにはそれぞれ、磁石 6 , 7 を取り囲むリング状の強磁性体 1 3 , 1 4 が設けられている。基板 1 2 には AMR素子 1 0 、 1 1 の出力から主回転体 2 の回転角度を算出する演算部 2 0 が少なくとも構成されている。そして、ケース 1 がこれらを収めている。

図3は回転体4、磁石6、AMR素子10、強磁性体13の関係 を拡大して示している。磁石6より出た磁力線15はAMR素子1 0の中を貫通しAMR素子10に出力を与える。図4は磁石6,7 とリング状の強磁性体13,14との位置関係を示す斜視図である。 図5A~図5Cは回転体4が回転する場合の磁石6とAMR素子1 0との位置関係を示す平面図である。

- 20 基板12上に固定されたAMR素子10に対して磁石6が図5Aに示す基準位置から図5B,図5Cの位置へと順次 θ 回転するとAMR素子10は図6のような2 θ を周期とするsin2 θ カーブと $cos2\theta$ カーブとで示される特性の電圧を出力する。この2つのカーブから $tan2\theta$ を基板12上の演算部20にて計算すると図25 7のようなグラフが得られる。さらに $arctan2\theta$ から2 θ を同様に基板12上の演算部20にて計算すると図8のような鋸歯状のグラフが得られる。これから、回転体4の回転角 θ は図9のグラフのように算出される。すなわち、基板12上の回路は、1回転する間に回転角 θ として同じ信号を2回出力する。
- 30 ここで、主回転体2と回転体4との大きさの比を例えば2:1と

し、また主回転体2の全回転範囲(ステアリングハンドルの全回転角に相当)を左右にそれぞれ1回転ずつ、合計2回転とする。この場合、回転体4の回転角を示すAMR素子10からの角度信号は図10に示すような直線16を繰り返す鋸歯状のグラフに変換される。ここで横軸は主回転体2の回転角度を示している。直線16では、主回転体2に磁石と磁気検出体とを設けた場合に比べ、主回転体2

の回転角を2倍の分解能に上げて精度良く読み取ることができる。

回転体 5 における角度検出の方法も回転体 4 の場合と同様である。回転体 5 は、回転体 4 より外形がわずかに大きいために回転速度は 20 やや遅い。図11において、直線17は、回転体 5 の回転角度を検出する第2 A M R 素子11が検出する回転角度を示している。直線17は回転体 4 の回転角度を示す直線16よりは傾斜がやや緩やかである。例えば全操舵領域の左端を一致させて、磁力線15の検出から求めた回転体 4 と回転体 5 との回転角度を示す直線16,17 が少しずつずれて全操舵領域の右端にて再び一致するようにギヤ比を設定する。この2つの角度のずれ(位相差)を信号として表したグラフが図12である。

多回転での回転角度の検出方法においては、図12に示す回転体4の回転角度と回転体5の回転角度との位相差を示す直線18のグラフから全体の大まかな角度位置(点30)をまず掴む。そして例えば図11の左から何番目の直線に属しているのかを決定する。次いで図11の細かいグラフにより正確な角度位置(点40)を決定する。これにより多回転の広いエリアの中での絶対的な角度位置が精度良く読み取られる。

25 主回転体 2 の全回転範囲は 2 回転より多く、例えば 4 回転や 5 回転へと増やすことは可能である。また、回転体 4 のギヤ比を主回転体 2 の 1/2 よりもっと小さくすれば、読み取り角度の分解能はさらに良くなる。また、本方式では s in 2 θ 、 c o s 2 θ から t a n 2 θ に変換する過程で温度変化に伴う誤差を打ち消してしまうの で、広い温度領域で測定誤差が少ない。

25

30

しかしながら本実施の形態では回転体 4 , 5 を直接接続しているため、磁石 6 と磁石 7 とは近い位置に配置されている。さらに装置を小さくすると、回転体 4 と回転体 5 に設けたそれぞれの磁石 6 と磁石 7 とは近い位置に配置される。その場合には磁石 6 , 7 から発する磁力線 1 5 が相互に影響を及ぼし、磁石 6 , 7 周辺の磁力線 1 5 の方向に乱れが生じる。その結果、図 1 1 のように直線で表されるべきグラフが図 1 3 に示すように歪んで曲がったものとなる。その位相差をとったグラフも図 1 4 に示すように歪んだものとなる。このような状態では、図 1 4 のグラフの角度位置からは図 1 3 において複数の直線を指定したり、間違った直線を指定したりする可能性があり、その結果正確な角度が読み取れない。

本実施の形態では、強磁性体13,14がそれぞれ磁石6,7を取り囲んでいる。これにより、互いの磁力線15が強磁性体13,14の外には漏れにくくなりお互いの影響を受けない。そのため、それぞれの角度信号は図10、図11、図12に示すように良好な直線性を示し、装置を小型化する場合でも精度の高い角度検出が得られる。また、強磁性体13,14が存在することにより外部からの外乱となる磁場に対しても遮断効果があり、同様に高い検出精度が維持される。また磁石6,7の磁力線の平行度が保たれることに20よりAMR素子10、11の検出精度がよくなる。

なお、磁石6,7とAMR素子10,11との間の距離は磁石6,7と強磁性体13,14の距離に比べて非常に小さく(10分の1以下)構成することが好ましい。このようにすることで、磁石6,7からの磁力線15がその周囲に配置した強磁性体13,14に吸い取られるような影響を生じない。

また、回転体 5 はシャフト 3 との遊びの大きい主回転体 2 には接 しておらず、ケース 1 の軸受け部 8 との遊びが少ない回転体 4 にの み接している。そのため回転体 4 と回転体 5 との間の遊びは小さく、 図 1 1 の直線 1 6 , 1 7 は歪み (すなわちバックラッシュ) の少な い検知精度の高いグラフとなる。そのことにより図 1 2 の直線も精 度が高くなり、全体の角度位置を決めるにあたって誤差が生じにく く、信頼性の高い多回転角度の計測システムが得られる。

また本実施の形態では、回転体4と回転体5との両方にリング状の強磁性体13,14を設けてコンパクトな構造になっている。これ以外に、図15に示すように強磁性体13,14をAMR素子10,11側に設けてもよい。また、図16に示すように強磁性体13,14を一方はAMR素子10側に、他方は回転体5側に設けてもよい。このようにすれば構造設計の自由度が広がる。あるいは、AMR素子10,11、回転体4、5のいずれか一箇所に強磁性体を設けるだけでも磁石6と磁石7との磁力線15の干渉は防がれる。

強磁性体13,14の材料は透磁率のよいものなら何でもよいが、 鉄系の材料が扱いやすさやコストの点で有利である。図17は鉄系 の平板の材料を打ち抜いてリング状にした強磁性体13,14で、 低コストで作成される。また図18に示すように、帯状の材料を細 かく切ったものをリング状に配列して強磁性体13,14を構成し てもよい。図19に示すように、細かく平板に打ち抜いた部材をリ ング状に配列した強磁性体13,14を構成してもよい。また回転 体4,5に対する強磁性体13,14の取り付け方は接着やはめ込 み、モールドなどの方法を用いて設置される。

20 なお、本実施の形態では回転体 2, 4, 5 はいずれもギア部 2 C, 4A, 5 A を有して互いに噛合っているが、回転体 2, 4, 5 の表面を摩擦係数の大きい材料で構成し、圧接させる構成でもよい。

また、演算部20は基板12に設けているが、別体に設けてもよい。

25

30

10

15

産業上の利用可能性

本発明の回転角度検出装置では、主回転体の回転角度を検出する ための2つの検出用回転体が直接接続されている。そして磁石また は磁気検出体の近傍にリング状の強磁性体が設けられている。これ により、装置を小型化する場合に少ない部品点数で大きな誤差を発 生することなく、多回転する回転体の絶対回転角度を精度よく検出することができる。

請求の範囲

1. 主回転体と、

前記主回転体に接続され、前記主回転体より高速に回転する 5 第 1 検出用回転体と、

前記第1検出用回転体の中央部に設けられた第1磁石と、

前記第1磁石の対面に隣接して配置された第1磁気検出体と、

前記第1検出用回転体に接続され、前記第1検出用回転体とは異なる回転速度で回転する第2検出用回転体と、

10 前記第2検出用回転体の中央部に設けられた第2磁石と、

前記第2磁石の対面に隣接して配置された第2磁気検出体と、

前記第1磁石と、第2磁石と、前記第1磁気検出体と、第2磁気検出体との少なくともいずれかの周囲を囲む強磁性体と、を備えた、

15 回転角度検出装置。

2. 前記第1磁気検出体と前記第2磁気検出体とが異方性磁気抵抗素子を有する、

請求項1に記載の回転角度検出装置。

20

30

3. 前記強磁性体が、前記第1検出用回転体と第2検出用回転体との一方と一体に設けられた、

請求項1に記載の回転角度検出装置。

25 4. 前記強磁性体が、第1磁気検出体と第2磁気検出体との一方 と一体に設けられた、

請求項1に記載の回転角度検出装置。

5. 前記強磁性体は第1、第2強磁性体の一方であり、

前記第1強磁性体は前記第1検出用回転体と前記第1磁気検

出体とのいずれか一方に一体に設けられ、前記第2強磁性体は第2 検出用回転体と前記第2磁気検出体とのいずれか一方に一体に設け られた、

請求項1に記載の回転角度検出装置。

5

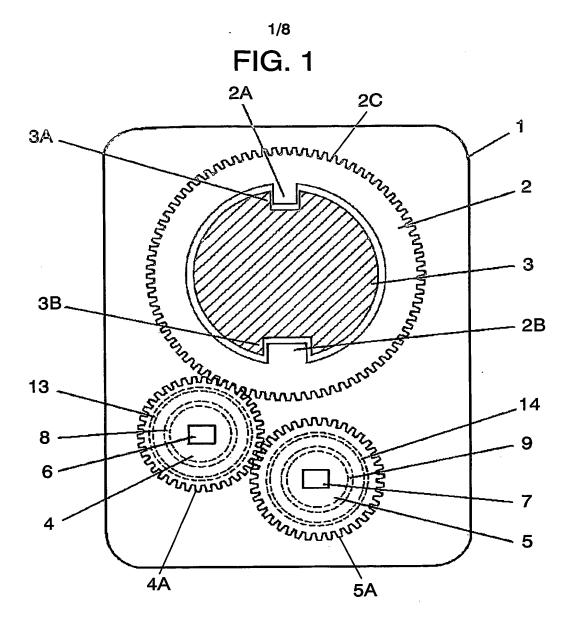
- 6. 前記強磁性体は、リング状の鉄板からなる、 請求項1に記載の回転角度検出装置。
- 7. 前記強磁性体は、リング状に配置された複数片からなる、 10 請求項1に記載の回転角度検出装置。
 - 8. 前記第1磁気検出体と前記第2磁気検出体との出力から前記 主回転体の回転角を検出する演算部と、をさらに備えた、 請求項1に記載の回転角度検出装置。

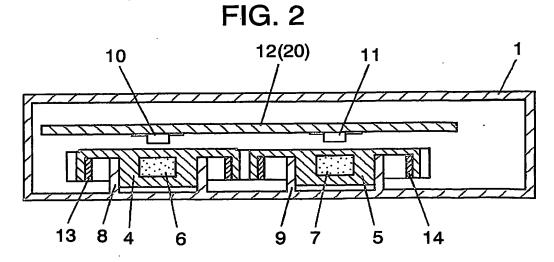
15

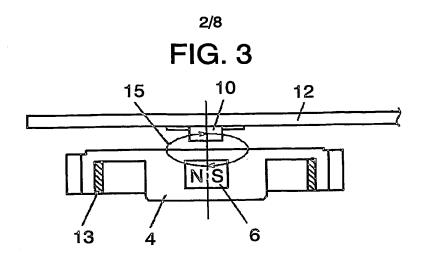
9. 前記演算部は前記第1磁気検出体と前記第2磁気検出体との出力の位相差により前記主回転体の回転角を検出する、

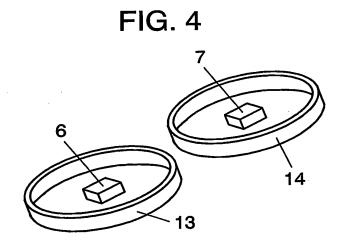
請求項8に記載の回転角度検出装置。

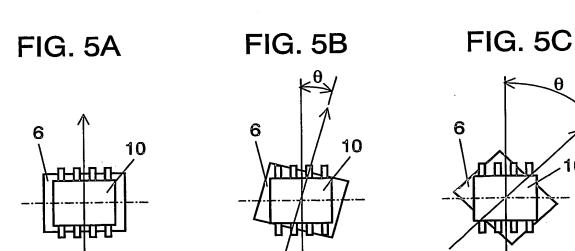
20











3/8

FIG. 6

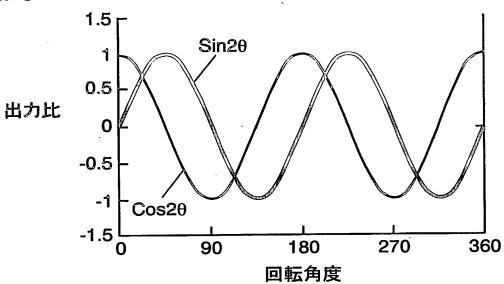


FIG. 7

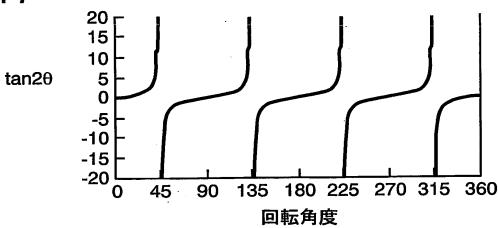
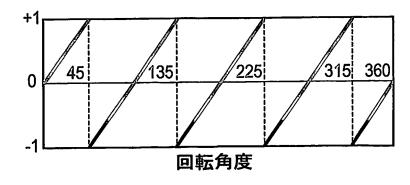


FIG. 8

出力比



4/8 FIG. 9

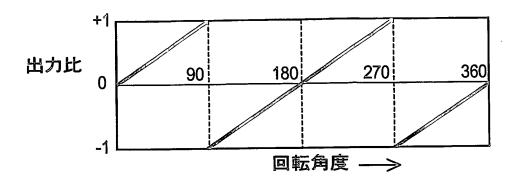
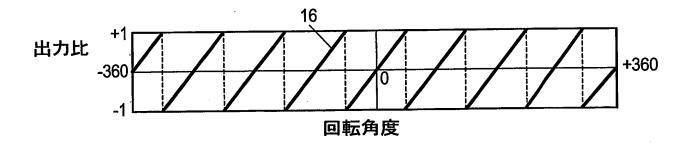
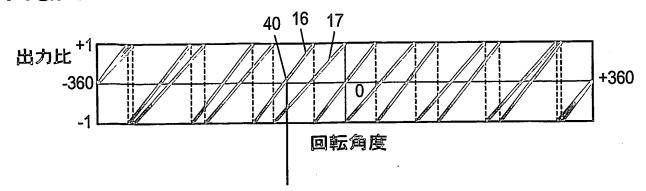


FIG. 10



5/8

FIG. 11





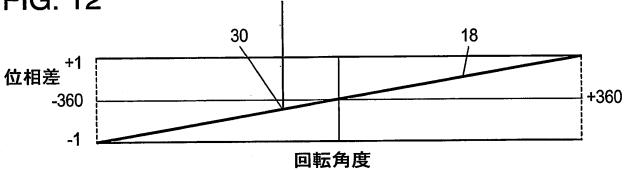


FIG. 13

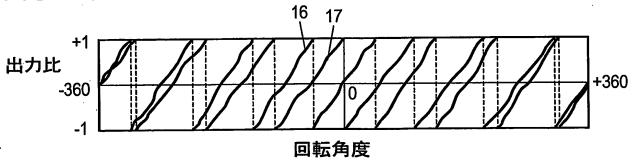
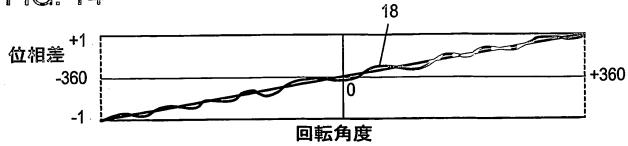


FIG. 14



6/8 FIG. 15

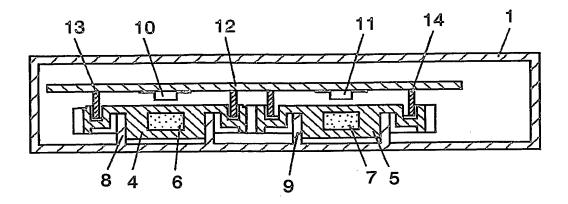
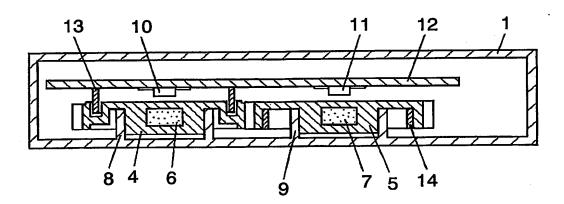


FIG. 16



^{7/8} FIG. 17

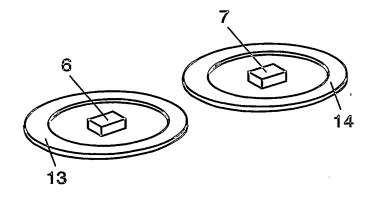


FIG. 18

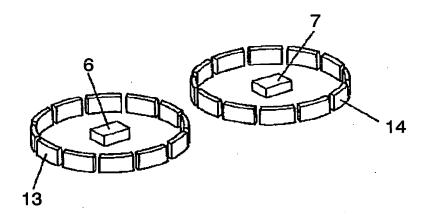
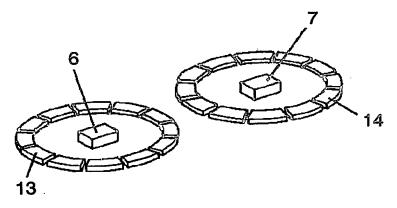


FIG. 19.



8/8

図面の参照符号の一覧表

- 1 ケース
- 2 主回転体
- 2A, 2B 突起
- 2C, 4A, 5A ギア部
- 3 ステアリングシャフト
- 3A, 3B 溝部
- 4 第1 検出用回転体
- 5 第2検出用回転体
- 6, 7 磁石
- 8,9 軸受け部
- 10 第1異方性磁気抵抗素子
- 11 第2異方性磁気抵抗素子
- 12 回路基板
- 13, 14 強磁性体
- 15 磁力線
- 16 回転体4の回転角度を示す直線
- 17 回転体5の回転角度を示す直線
- 18 回転体4の回転角度と回転体5の回転角度との位相差を示す直線
- 20 演算部
- 30,40 点

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP	2004/002593			
	ATION OF SUBJECT MATTER					
l int.Cl	Int.Cl ⁷ G01B7/30, G01D5/12					
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum docum	entation searched (classification system followed by cl G01B7/00-7/34, G01D5/00-5/25	assification symbols)				
1110.01	GOIB7700-7734, GOID3700-3723.	2				
	•					
Documentation s	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Jitsuyo	Shinan Koho 1922–1996 Ji	itsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004			
Kokai Ji	tsuyo Shinan Koho 1971-2004 To	oroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004			
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search t	erms used)			
·	·					
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y		Electric Industrial	1-9			
	Co., Ltd.), 31 July, 2002 (31.07.02),		•			
	Par. No. [0060]; Fig. 9					
·	& US 2002/97044 A1	-				
	Par. No. [0069]; Fig. 9 & GB 2374939 A	-				
·						
Y	JP 2001-165609 A (Alps Elect	ric Co., Ltd.),	1-9			
	22 June, 2001 (22.06.01), Par. Nos. [0012], [0039]					
	(Family: none)		 - -			
	•					
	•					
	<u> </u>					
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
	ories of cited documents:	"T" later document published after the in				
	fining the general state of the art which is not considered cular relevance	date and not in conflict with the appli- the principle or theory underlying the				
"E" earlier applic	ation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the				
	hich may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be cons step when the document is taken alon				
	blish the publication date of another citation or other n (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive				
	ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	combined with one or more other sucl being obvious to a person skilled in the	n documents, such combination			
the priority d	blished prior to the international filing date but later than ate claimed	"&" document member of the same patent				
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report						
11 June, 2004 (11.06.04) 29 June, 2						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer				
	e Patent Office		·			
Facsimile No. Telephone No.						
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/002593

). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category* A	JP 11-500828 A (Robert Bosch GmbH.), 19 January, 1999 (19.01.99), Full text; all drawings & EP 877916 A1 & US 5930905 A & WO 96/27116 A1 & DE 19506938 A1	1-9
A	JP 2003-4485 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 08 January, 2003 (08.01.03), Full text; all drawings	1-9
		·

A. 発明の履	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl7	G01B 7/30, G01D5/12	•			
B. 調査を行	iった分野				
	lのに分野				
Int. C17	G01B 7/00-7/34, G01D5/	00-5/252			
日本国実用新日本国公開実 日本国実用新	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 案公報 1922-1996年 用新案公報 1971-2004年 案登録公報 1996-2004年 用新案公報 1994-2004年				
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)					
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献 		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
Y	JP 2002-213910 A 2002.07.31,段落番号【 &US 2002/97044 A 9図 &GB 2374939 A	0 0 6 0 】,第 9 図 1,段 落番号 【 0 0 6 9 】,第	1-9		
Y	JP 2001-165609 A 2001.06.22,段落番号【 (ファミリーなし)		1 — 9		
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完善	了した日 11.06.2004	国際調査報告の発送日 29.6.	2004		
日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 山下 雅人 電話番号 03-3581-1101	内線 3256		

国際調査報告

C (続き). 関連すると認められる文献.				
引用文献の		関連する 請求の範囲の番号		
カテゴリー* A	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP 11-500828 A (ローベルト ボツシユ ゲゼルシウヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング) 1999.01.19,全文,全図 &EP 877916 A1 &US 5930905 A &WO 96/27116 A1&DE 19506938 A1	1-9		
A	JP 2003-4485 A (松下電器株式会社) 2003.01.08,全文,全図	1-9		